METHOD AND DEVICE FOR CHARGING LIQUID CRYSTAL

Patent Number:

JP60111221

Publication date:

1985-06-17

Inventor(s):

SUZUKI MASANORI; others: 04

Applicant(s):

NIPPON DENSO KK

Requested Patent:

TIII I ON BENGO N

☐ JP60111221

·

Application Number: JP19830218340 19831119

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02F1/13; G09F9/00

EC Classification:

Equivalents:

JP1642940C, JP3007923B

Abstract

PURPOSE:To shorten a necessary charging time which is about 90min conventionally to about 4min by dripping liquid crystal on a glass plate, sticking the other glass plate, and discharging air. CONSTITUTION:A necessary amount plus 10-20% of liquid crystal 4 is dripped quantitatively on a lower soda glass plate 1a at a set position inside an adhesive 1c at atmospheric pressure from above. An upper soda glass plate 1b is inserted into a lower jig 2 and then orientation film patterns of both glass plates 1a and 1b are matched with each other automatically. They are put in a vacuum chamber 5, which is evacuated, so that the two soda glass plates 1a and 1b curve around the layer of the adhesive 1c as a fulcrum as shown in a figure. The gap at the center part of the soda glass plates 1a and 1b becomes large, so the liquid crystal 4 moves to the adhesive 1c by surface tension and the air 6 in the gap gathers in the center of the soda glass plates 1a and 1b. The pressure in the vacuum chamber 5 is returned to the atmospheric pressure. When a loaded roller 7 is rolled on the top surface of the soda glass plates 1a and 1b to apply pressure, the air 6 in the glass substrate 1 moves to one open side 1d and is discharged.

Data supplied from the **esp@cenet** database - I2

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-111221

Mint Cl.

識別記号 101

庁内整理番号

63公開 昭和60年(1985)6月17日

G 02 F G 09 F 1/13 9/00

7448-2H 6731-5C

審査請求 未請求 発明の数 2 (全 5頁)

❷発明の名称 液晶充填方法および装置

> 到特 顧 昭58-218340

❷田 願 昭58(1983)11月19日

個発 明 木 正 渚 徳 個発 眀 者 坂 井 田 教資 砂発 明 者 柴 H 忠 彦 砂発 眀 者 美 光 侘 俊 砂発 明 者 本 典生 砂出 願 日本電装株式会社 刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電装株式会社内 刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電装株式会社内 刈谷市昭和町1丁目1番地

日本電裝株式会社内

刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電姜株式会社内 刈谷市昭和町1丁目1番地

日本電装株式会社内

刈谷市昭和町1丁目1番地

20代 理 弁理士 後藤 勇作

1発明の名称

液晶充填方法をよび装置

2 特許請求の範囲

(1)接 静材 が 敵布 して あり かつ 所望 の 配向 膜 バ タ ーンを有するガラス板を固定位置決めする工程と 、前記ガラス板の上面に定量した液晶を大気中で 商下する工程と、その上から所望の配向膜パター ンを有する他方のガラス板をパターンを合せて重 ねる工程と、前記両ガラス板が接着するように前 記両ガラス板の一辺を除く周縁に荷重を印加して ガラス基板を得る工程と、前記ガラス基板の一辺 を除く周縁に荷重を印加しながら、該ガラス基板 の空隙内のエアを真空を用いて集合させる工程と ・、一辺を除く周線に荷度が印加された前記ガラス 基板を中央部分をしどくよりに加圧することによ り前記空鎖内のエアを抜く工程とを行なりことを 特徴とする液晶充填方法。

(2)一辺を除く周縁に荷置が印加された前記ガラ ス基板を、大気中で、中央部分をしどくように加 加圧することにより前記空額内のエアを抜くこと を特徴とする第1項記載の液晶充填方法。

(3) 一辺を除く周級に荷重が印加された前記ガラ ス基板を、真空中で、中央部分をしどくように加 圧するととにより前記空隙内のエフを抜くととを 特徴とする第1項記載の液晶充填方法。

(4) 2 枚以上のガラス板を接着してなるガラス基 板の空熕に液晶を充填する装置において、液晶を 定量尚下テる上下助可能去液晶滴下手段を備え、 接着材を付着せしめたガラス板を固定位置決めす る下治具における該ガラス板の上面に、前記液晶 満下手段の下動により液晶を定量満下し、抑起液 品牌下手及の上動化士士、前記ガラス板の上に他 のガラス板をパターン合せをして重ね合せてガラ ス基板を構成し、前記下治具とともに前記ガラス 基板の一辺を除く周報に荷重を印加する上治具を 似せることを可能にするステーションと、前記ガ ラス 基板 を前 記両 治具とともに 収容する 真空チャ ンパであって、酸チャンパ内を真空にする真空ポ ンプに接続され、かつ前記ガラス基板の中央をし

特開昭 GU-111221 (2)

どくように加圧するエア抜き手段、及び前記真空 チャンパを大気に開放する開放手段を備えるステーションとを具備することを特徴とする液晶充填 毎段。

(5) 前記下抬具が、断面コ字形をなすとともに、 その内部に突起を偏えており、かつ前記上抬具が 、断面角状をなすとともに、その内部に前記突起 と組合されて前記ガラス基板の前記一辺を除く局 様に荷度を印加する内部突起を備えることを特徴 とする第4項記載の液晶光質装置。

(6) 削記エア 抜き 手段が、シリングにより 転動されるローラより なる ことを特 敬とする第 4 項記載の確晶 充塩遊 躍。

(7) 前記エア抜き手段が、シリングにより駆動されるへら形状のエア抜き部材であることを特徴と
する第4項記載の概船充筑装置。

3 発明の詳細な説明

本発明は、液晶充填方法及び充填装置に関し、 更に詳しくは液晶表示器子部品であるガラス基板 の強細な空隙(8~10ヶ)に液晶を充填する液晶 の充填方法及び充填装置に関する。

本発明は、かかる従来技術の問題を排除し、例 えば液晶表示案子のガラス基板の微和な空隙に、 液晶を高速で充壌する方法及び装置を提供すると

とを目的とする。

しかして、
を発明によれば、
とを有するが数で、
を有するが、
を存って、
を存って、
を存って、
を存って、
のののので、
のののので、
ののので、
ののので、
ののので、
ののので、
のので、
のので、

そして、この液晶充填方法を実施する装置として、 上下助可能を液晶滴下手段と、 ガラス 板の 固定位置決め、 バターンを合せて他のガラス 板を重ねる こと、 および これらガラス 板より なる ガラス 基板 の一辺を除く 周線 に 荷重を印 加する ことを 可能に する下 治其と上 治具と を 備え、 さらに これら ガラス 基板 を 両 治 其と と も に 収 容 する 真空 チャン

パであって、エフ抜き手段を備えることを主要点 とする被晶充填装置が提供される。

以下本発明の一実施例について第1図に基づき、充填方法を説明する。

第1図(A)に示す工程では2枚のソーダガラス板 18.10を接着させる接着材1C、例えばエポキシ概 脂等をスクリーン印刷で飽布したところの、図示 しない所望の配向膜パターンを持つ下ソーダガラ ス板18を、突起28を有する断面コ字状の下治具2 に固定位置決めする。さらに、下ソーダガラス板 18の上から必要量プラス10%程度の液晶4を接着 材1cの内側の設定位置に大気中で定量高下する。 その後、図示してないスペーサが盤布してあり配 向膜パターンが設けてある。 上ソーダガラス板10 を下治具2内に挿入することにより、両ガラス板 18. 1bの配向酸パターンが自動的に合う。次に、 第1図(B)に示す工程では断面角形状の上治具3を 下治具2に嵌合させることにより、上治具3の内 部炎起3aは下治具2の突起2aに相対し、かつ接着 材 1 C 欄部分を押える。 との時点では液晶 4 とエァ

6とが混在している。

なお、上治具3は接着材1cに所定荷道がかかるよ うに阿ガラス板1a, 1bの周線に荷重を印加するウ エイトも兼ねている。:次に、第1図(c)に示す工程 では第1図四図示工程の状態のソーダガラス板18 ·10と 治具 2 · 3 を 真 空 チャ シ パ 5 内 に 挿 入 し 、 真空排気するとソーグガラス板18,1D内と、真空 チャンパ5内の真空度は真空チャンパ5内の方が 良い為、2枚のソーダガラス板18,10は接着材1c 刷を支点に図の如く湾曲する。ソーダガラス板1a , 1Dの中央部の空隙が大になる為、液晶 4 は 表面 扱力により接触材1c個へ移動し、空隙内のエア 6 はソーダガラス板18,10の中央に集まる。次に、 第1図(D)に示す工程では真空チャンパ5内を大気 圧に戻す。エア6は中央部にわずか残るものもあ る。従って、次の第1図回に示す工程では例えば 天然コム等で製作したローラフに荷重をかけてソ ーダガラス板1a,1Dの上面を転動させしどくよう に加圧すると、両ガラス板1a,10よりなるガラス 基板 1 中のエァ 6 が開放した一辺10 の方へ移動し、 エァ抜きができる。

次に、上記充填方法を実施する充填装置の構成について第2図について説明する。エア作動にある 被品定流量弁8を上下動可能なシリンダ9に取り 付ける。真空チャンバ5には開閉可能な蓋10を設 ける。さらに、治具2、3を真空チャンバ5内 位置決めできる受け治具11を設け、この受け 11を上下動可能なシリンダ12に取り付け、このシ リンダ12は真空チャンバ5に取り付けてあり、シ リンダシャフト12 a は O ー リング13 で真空シール

前記シリンダ12を上昇端位置まで上げると、ローファによりソーダがラス板10に荷頭が加わる構成となっている。ローラアはスプリング14によって荷頭が加わり、揺動部材15に取り付けてあり、シリンダ16に互駆動する。とのシリンダ16は真空チャンパ5に取り付けてあり、シリンダシャフト16 aは 0-リング17で真空シールしてある。真空チャンパ5に真空ボンブ18 が真空配管19にて接続したるり、さらに真空チャンパ5 内を大気開放できる

大気開放井20がチャンパ5に取り付けてある。

上記の解政になる作動について一例としてソー ダ ガ ラ ス 板 サ イ ズ 3 0 0 m×1 5 0 m を 使用 し た 場 合 について説明する。まず、真空チャンパ5の210 を図示してないシリンダで水平位置まで開く。蓋 10の上側に下治具2を位置決めして載せ、下ソー ダガラス板1aを下沿其2内にセットする。次に、 シリンダ9を下降させて、下ソーダガラス板18上 面より約5mの位置まで、液晶定量井8のソズル を下降させ、必要液晶盤約 0.3cc プラス10 %の液晶 4を脳下する。脳下後シリング9を上昇させ、上 ソーダガラス板1Dを下治具2に挿入し、上治具3 を嵌合させる。上治具3の重量は5~10なとし、 とれらの治具2、3を真空チャンパ5内の受け治 具11内に位置決めセットする。整10を閉にして、 真空ポンプ18を遺転して真空チャンパ5内を真空 にする。との時の真空度は ち~10⁻²T 0 r r 程度 が良 い。真空チャンパ5内を真空にするととにより、 投贈材10を支点としてソーダガラス板口。10 が跨 曲し、液晶4は接着材に方向に移動し、エア6は

ソーダガラス18,10の中央部に集まる。なお、按 潜材1C層の空隙は約10μ程度である為、液晶4は 表面張力により接着材1c層側に移動する。そして 、エア 6 はソーダガラス板1a, 1b の中央部に集ま る。真空ポンプ18を停止させて、大気開放弁20を 関にすると、湾曲していたソーダガラス板1A,1b は平根になる。との状態でもエア6は中央部に一 部残留している。そして、シリンダ12を上昇端ま! で移動させると、治具 2 , 3 内のソーダガラス板 10面にローファが接触し、ローファにより、ソー ダガラス板1b面に 0.3 ~ 1 及程度の荷配がかかる 。 次に、 シリンダ16を 5 ^{**/}払以下の速度で前進さ せしどくように加圧すると、ソーダガラス板18. 1.0内のエア6は一辺10側に移動し、エア6抜きが 完了する。との後蓋10を開き、治具2,3を取り 出し、さらにガラス蒸板1を治具2、3から抜き 出して、ガラス基板1に20~50なの荷息をかけて 然風循環炉に入れ、接着材1cを硬化させるとガラ ス基板1の空頭は8~10ヶにすることができる。 ソーダガラス板1a.1bセットから液晶4注入、エ

特開昭GU-111221(4)

ァ 6 抜き、治具2,3取り出しまで約4分で製造 することができた。

なお、上記一実施例では真空チャンバ5内でエフ6をソーグガラス板1&、10中央部に集め、真空チャンバ5内を大気閉放してから、ローラフによりガラス基板1内のエフ6を抜いたが、真空中でローラフを転効させてエフ6を抜いても同様の効果が得られる。

さらに、エア 6 抜き手段として、ローラ 7 を使用した一矢施例で説明したが、本発明はヘラ形状-のエア抜き部材を使用しても良い。また、上記一 矢施例ではソーダがラスを用いているが、その他の鉛ガラス、ほうほ酸ガラスでも良い。

以上説明したように、本発明方法では、液晶をガラス板の上に満下し、もう一方のガラス板を張り合せ、真空中に設置し、液晶中のエアを両ガラス板の中央に集合させ、エア抜き手段にてエア抜きを行なうことにより、従来約90分程度必要であった充壌時間が約4分でエア抜きが凝実にで高速飛飛水にでする。従って、約20倍以上の高速

更に、本発明接触は上記の総成を有するから、 上記の本発明方法を良好に実施することができる とともに、構成が合理的かつ簡潔であるなどの優れた効果がある。

4 図面の簡単な説明

第1図は本発明の方法を説明するための斜視図、第2図は本発明方法を実施する装置の断面図である。

18-上ソーダガラス板、10-下ソーダガラス板, 1C-按着材、1-ガラス基板、2-下治具、20-- 突起、3-上治具、38-内部突起、4-液晶、5-真空チャンパ、6-エア、7-ローラ、8-液晶定流量弁、9-シリンダ、12、16-シリンダ、

18 - 真空ポンプ。

代理人并理士 拔 藤 美作家 完经

特局昭60-111221(5)



